19 日本国特許庁 (JP)

11 実用新案出額公開

12 公開実用新案公報 (U)

昭58—106717

(全

5i.lnt. Cl.³
G 01 D 5.36
B 41 J 7/48
B 41 J 1/20
G 01 B 11/26

庁内整理番号 7905-2F

7905—2 F 7324—2 C

6935-2 C 7428-2 F

43公開 昭和58年(1983)7月20日

審査請求 未請求

識別記号

54位置検出器

顧 昭57-4060

21実 22出

願 昭57(1982)1月18日

龙考 案 者 柳田詔二

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

於考 案 者 田所照洋

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

並出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

44代 理 人 弁理士 大澤敬

外1名

頁)



明 細 書

1. 考案の名称

位置検出器

- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1 駆動源の回転に同期して回転するスリット円板を介して対向配置した発光素子と受光素子とからなるフォトセンサを有する位置検出器において、少なくとも2個の補償用受光素子を、夫々前記スリット円板を介して前記発光素子と対向し且つ夫々の出力が略180°の位相差を生ずる位置に配設すると共に、前記2個の補償用受光素子の各出力を合成した合成出力に基づいて前記発光素子の発光量を制御する発光量制御回路を設けたことを特徴とする位置検出器。
- 3. 考案の詳細な説明

この考案は、例えばインパクトプリンタのスペースサーボモータやセレクションサーボモータの 制御に使用する位置検出器に関する。

例えば、インパクトプリンタにおいて、活字選 択のために活字ホイールを回転するセレクション



サーボモータは、このモータの回転に同期して回転するスリット円板を挟んで対向配置した発光素子と90°位相の異なる信号を出力する2個の受光素子とからなるフォトセンサを有する位置検出器によつて90°位相の異なる2つの位置信号を得て、この2つの位置信号を大々微分して、そのピーク値をゲート信号でサンプリングして速度信号を得、この速度信号に基づいて回転速度を制御するようにしている。

そのため、位置検出器の2個の受光素子の出力が、周囲温度や素子の汚れ、経時劣化等による受 光量の変化等によつて変動した場合、その変動が そのまま速度信号の変動として現われ、速度誤差 を生ずるという不都合があつた。

そこで、従来、位置検出用の受光素子とは別個に補償用受光素子を、スリット円板を介することなく直接発光素子からの射出光を常時受光する位置、すなわちスリット円板の外側に配置し、その補償用受光素子の出力に基づいてその出力が一定



になるように発光素子の発光量を制御するように した位置検出器が提案されている(特開昭 51 ー 25931 号公報参照)。

しかしながら、このように補償用受光素子をスリット円板の外側に配置すると、位置検出用受光素子と補償用受光素子との間で受光量に影響を及ぼす外的要因に差が生じて補償精度が低下することがあるという問題があつた。

この考案は上記の点に鑑みてなされたものであり、上述のような位置検出器において発光素子の発光量の補償制御の精度を向上することを目的とする。

そのため、この考案による位置検出器は、少なくとも2個の補償用受光素子を、夫々スリット円板を介して発光素子と対向し且つ夫々の出力が180°の位相差を生ずる位置に配設し、2個の補償用受光素子の各出力を合成した合成出力に基づいて発光素子の発光量を制御するようにしたものである。

なお、この明細書中において、「スリット円板

公開実用 昭和 58-110671/



を介して」とは、発光素子からの射出光がスリット円板のスリットを透過する状態及びスリットで 反射される状態のいずれをも含むものとする。

以下、この考案の実施例を添付図面を参照して 説明する。

第1図及び第2図は、この考案による位置検出器のフォトセンサを備えたインパクトブリンタのセレクションサーボモータ部の構成を示す概略に面図及びその左側面図である。

これ等の図において、セレクションサーボモータ1の回転軸1aの一端部には多数の活字アーム2aからなる活字ホイール2を装着し、その他端部には同一円周上に等間隔で多数のスリット3aを、またこのスリット3aと径方向位置をずらして原点用スリット3bを夫々形成したスリット円板3を装着している。

このスリット円板 3 は、例えばガラス等の透明 材の表面に光遮断用のフイルムをコーテイングし、 エッチング処理で光を透過するスリット3 a,3 b を形成したものである。



そして、このスリット円板3のスリット3a及び3bを検出するための位置検出器を構成する透過型フォトセンサ4を、セレクションサーボモータ1の後端に固着している。

この透過型フォトセンサ4は、第3図に示すように、スリット円板3が入る間隙5aを形成したプロック5と、スリット円板3及びマスク6を挟んで対向配置した発光素子である1個の発光ダイオード7及び複数個の受光素子としてのフォトダイオードを形成したフォトダイオードアレイ8とからなる。

そのマスク6には、第4図に示すように、スリット円板3のスリット3aと対応してそのスリット間隔と同一の間隔で且つ90°位相がずれる関係で形成した位置検出用の4個のスリット6a及び4個のスリット6bと、スリット円板3の原点検出用のスリット6cと、スリット円板3のスリット3aと対応して180°位相がずれる位置関係で形成した2個の補償用のスリット6d,6eとを有している。



フォトダイオードアレイ8は、第4図に示すように、発光ダイオード7からの射出光をスリット 1板3のスリット 3 a 及びマスク6の位置検出用のスリット 6 a 及び6 b を介して受光する2個の位置検出用フォトダイオード10及び11を、発光ダイオード7からの射出光をスリット6cを介して受光する原点検出用フォトダイオード12を、発光ダイオード7からの射出光をスリット6cを光ダイオード7からの射出光をスリット12を、発光ダイオード7からの射出光をスリット12を、発光ダイオード13及び14とを有している。

なお、位置検出用フォトダイオード10,11 及び補償用フォトダイオード13,14は各々略 同一の電気特性を有するものを使用する。

このように、この実施例では、2個の補償用フォトダイオード13,14を、マスク6に180°位相がずれる位置関係で形成した2個の補償用のスリット6d,6eに対応して配置することにより、 夫々スリット円板3を介して発光ダイオード7と



対向し且つ夫々の出力が略 180°の位相差を生ずるようにしている。

第5図は、この実施例における位置検出器のブロック回路図である。

同図において、位置信号発生回路16は、フォトセンサ4の位置検出用フォトダイオード10の出力を増幅する2段の反転増幅器17,18と、位置検出用フォトダイオード11の出力を増幅する2段の反転増幅器19,20とからなり、2つの位置信号 SA,SBを出力する。

この位置信号発生回路16から出力される2つの位置信号 SA, SBは、第4図に示したようにフォトダイオード10,11が対応するマスク6のスリット6a,6bを 90° 位相がずれる位置関係で形成してあるので、第6図(イ)(/)に示すように90° 位相がずれる。

そして、これ等の2つの位置信号SA,SBとこの位置信号SA,SBを夫々反転した第6図 $\Box\Box\Box$ に示す位置信号 \overline{SA} , \overline{SB} とを夫々微分して、そのピーク値をサンプリングしてセレクションサーボモ



ータ1の速度制御用の速度信号を得る。

第5図の原点検出回路21は、フォトセンサ4の原点検出用フォトダイオード12の出力を増幅する2段の反転増幅器22,23からなり、原点検出信号SHを出力する。

発光量制御回路 2 5 は、まず電源電圧 +V p を 抵抗 R 1 とツエナダイオード Z D とによつて分圧 した ② 点の電圧を可変抵抗 V R を介して夫々カソ ード側をアースに接続した 2 個の補償用フォトダ イオード 1 3 , 1 4 にバイアス電圧として供給す る。

そして、補償用フォトダイオード13,14の アノード側を接続した⑥点を、オペアンプOPの 反転入力端子〇に接続する。

このオペアンプOPの非反転入力端子⊕はアースに接続してあり、また反転入力端子⊖と出力端子との間にはコンデンサCを接続してある。

すなわち、可変抵抗VRとコンデンサC及びオペアンプOPによつて積分回路を構成している。

そして、オペアンプOPの出力によつて抵抗



R2を介してトランジスタQを制御して発光ダイ オード7に流す電流を制御するようにしている。

次に、このように構成した発光量制御回路25 の動作について説明する。

まず、第2図乃至第4図に示すスリット円板3が回転することによつて2個の補償用フォトダイオード13,14は、発光ダイオード7からの射出光を180°の位相差をもつて受光するので、2個の補償用フォトダイオード13,14には、夫々第7図(イ),(ロ)に示すように180°の位相差を生じた電流 Ix, Iy が流れる。

この2個の補償用フォトダイオード13,14 に流れる電流 Ix, Iy は ⑤点で合成されるので、 ⑥点には第7図()に示すような合成電流 I が流れる。

この合成電流 I は、補償用フォトダイオード13, 14の受光量及び周囲温度が変化しない限り一定 であるので、オペアンプ O P の出力も一定になり、 したがつて発光ダイオード7に流れる電流に対応 する発光量も一定に保持される。

公開実用 昭和58-106/1/



しかし、補償用ダイオード13,14の受光量や周囲温度が変化すると、夫々に流れる電流 Ix, Iy が変化して合成電流 I が変動するので、その変化量に応じてオペアンプOP の出力が変化し、それによつて合成電流 I の変動分を除去するように発光ダイオード7 の発光量が変化する。

この補償用フォトダイオード13,14に流れる電流 Ix, Iy の変化は、位置検出用フォトダイオード10,11に流れる電流の変化と対応するので、位置信号発生回路16から出力される位置信号 SA, SB の変動が抑制される。

この場合、2個の補償用フォトダイオード13,14は、スリット円板3を介して発光ダイオード7と対向する等位置検出用フォトダイオード10,11と略同一の条件下に配置してあるので、位置検出用フォトダイオード10,11と補償用フォトダイオード13,14の出力変動も略同一になり、発光ダイオード7の発光量の補償精度が極めて高くなる。

なお、上記実施例では発光素子として発光ダイ



オードを、受光素子としてフォトダイオードを使用した例を述べたが、発光素子及び受光素子はこれ等に限るものではない。

また、上記実施例では補償用受光素子を2個使用した例を述べたが、これに限るものではなく、例えば4個の受光素子を出力が180°の位相差を生ずる2組の受光素子群に分けて配置することもできる。

さらに、上記実施例では発光素子からの射出光 をスリット円板のスリットを透過させて受光素子 に入射させる例を述べたが、スリット円板のスリ ットで反射させて受光素子に入射させるようにし てもよい。

以上説明したように、この考案によれば位置検 出器における発光素子の発光量の補償制御の精度 が極めて向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は、この考案による位置検出器のフォトセンサを備えたインパクトブリンタのセレクションサーポモータ部の構成を

公開実用 昭和 58-1106/1/



示す概略正面図及びその左側面図である。 第3図は、この考案を実施した位置検出器のフォ トセンサの構成を示す概略断面構成図、

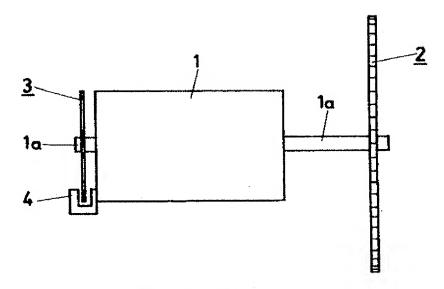
第4図は、同じくその要部を拡大して示す平面図、 第5図は、同じく位置検出器のブロック回路図、 第6図及び第7図は、第5図の説明に供する波形 図である。

- 1 …セレクションサーポモータ
- 2…活字ホイール 3…スリット円板
- 3 a…位置検出用スリット
- 4…フォトセンサ 6…マスク
- 6 a , 6 b …位置検出用スリット
- 6 d , 6 e …補償用 スリット
- 7 … 発光ダイオード
- 8 … フォトダイオードアレイ
- 1 D . 1 1 … 位置検出用フォトダイオード
- 13,14…補償用フォトダイオード
- 1 6 …位置信号発生回路
- 25…発光量制御回路

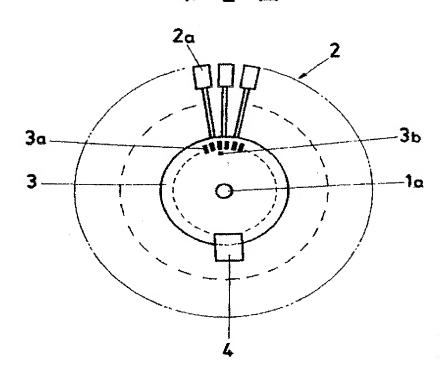
出願人 株式会社 リ コ ー 代理人 弁理士 大 **海** 敬 (ほか1名)



第 1 図



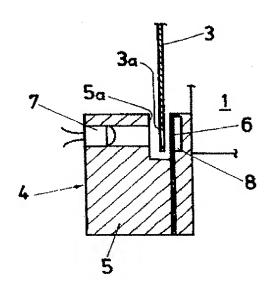
第 2 図



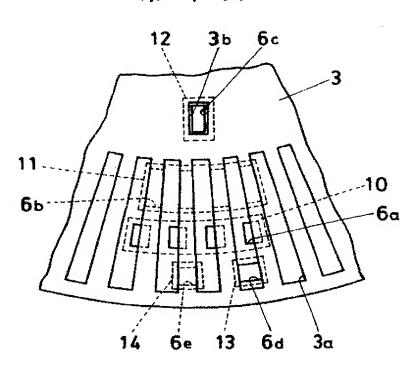
170

. ',

第 3 図

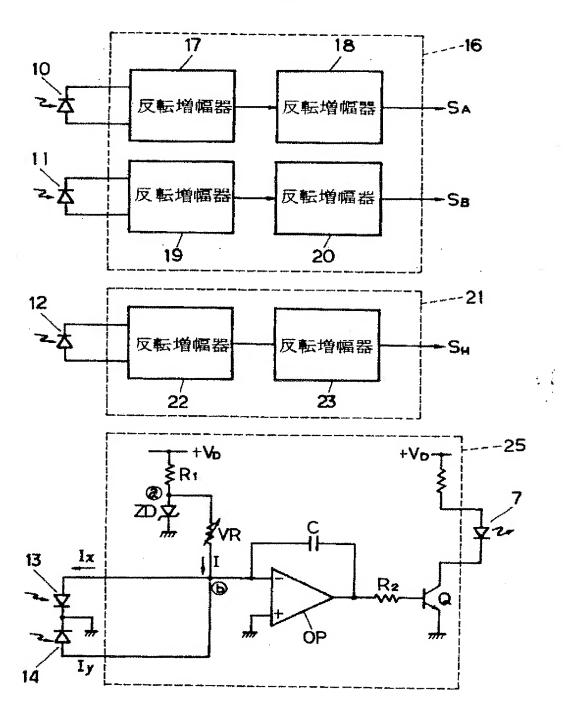


第 4 図



171

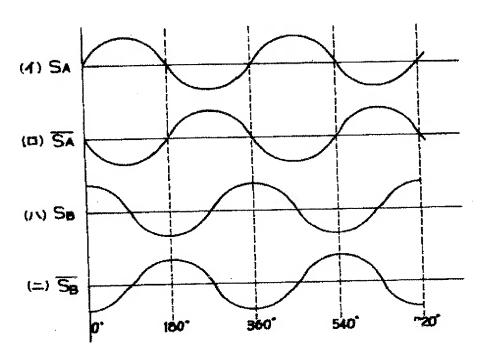
出願人 株式会社 リ コ 一 枚 代理人 弁理士 大 澤 牧 (原) 101571 で

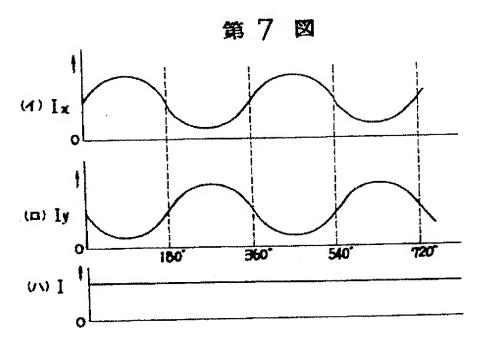


172

ŧ







173

出願人 株式会社 リ コ 一 価値 代理人 弁理士 大 澤 敬 優麗